

Publication number : 2002-090760

Date of publication of application : 27.03.2002

-----  
Int.Cl. G02F 1/1341 G02F 1/13

5 G02F 1/1339 G09F 9/00  
-----

Application number : 2000-276735

Applicant : MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

Date of filing : 12.09.2000

10 Inventor :

EGAMI NORIHIKO  
-----

APPARATUS AND METHOD FOR MANUFACTURING LIQUID CRYSTAL  
DISPLAY PANEL

15

[Abstract]

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an apparatus and a method for  
manufacturing a liquid crystal display panel capable of preventing the  
deterioration in quality of the liquid crystal display panel arising from a  
20 foreign material such as dust.

SOLUTION: In an apparatus and a method for manufacturing a liquid crystal  
display panel by uniting a first substrate 171 on which an adhesive 4 is  
applied and a liquid crystal material 3 is dropped and a second substrate  
172, and then by uniting both substrates in a vacuum atmosphere, a dust  
25 preventing apparatus 130 is provided for preventing the deterioration in

quality of the liquid crystal display panel by a foreign materials such as dust existing in a vacuum vessel. Owing to the dust preventing apparatus, the accuracy in the gap distance between both substrates is not aggravated, and the positioning accuracy in the horizontal direction between both substrates is not aggravated. Thereby, the deterioration in quality of the liquid crystal display panel arising from dust can be prevented.

**[Claims]**

**[Claim 1]**

An apparatus for fabricating a liquid crystal display (LCD) panel with first and second substrates positioned to face each other in a vacuum container, comprising: a dust preventing unit for preventing degradation of quality of the LCD panel due to foreign material with respect to at least one of the first substrate maintaining unit for maintaining a first substrate and a second substrate maintaining unit for maintaining the second substrate.

**[Claim 2]**

The apparatus of claim 1, wherein the second substrate maintaining unit includes a second substrate support surface for horizontally maintaining the second substrate, and when the dust preventing unit is installed for the second substrate maintaining unit, having a second substrate support surface dust removing unit for removing foreign material from the second substrate support surface.

**[Claim 3]**

The apparatus of claim 2, wherein the second substrate support surface dust removing unit contacts with the second substrate support surface and includes a second substrate support surface dust removing member for removing foreign material of the second substrate support surface and a second substrate support surface dust removing member moving unit for moving the second substrate support surface dust removing member on the second substrate support surface.

**[Claim 4]**

The apparatus of claim 3, wherein the first substrate maintaining unit includes a first substrate support surface for horizontally maintaining the first substrate, and when the dust preventing unit is installed for the first substrate maintaining unit, the dust preventing unit includes a first substrate support surface dust removing unit for removing a foreign material of the first substrate support surface, and the first substrate support surface dust removing unit includes a first substrate support surface dust removing member contacting with the first substrate support surface and removing foreign material from the first substrate support surface and a first substrate support surface dust removing member moving unit for moving the first substrate support surface dust removing member on the first substrate support surface.

**[Claim 5]**

The apparatus of one of claims 1 to 4, wherein the first substrate maintaining unit is operable in a horizontal direction and a dust intrusion preventing unit for preventing intrusion of foreign material into a moving part is installed between the first substrate maintaining unit and the vacuum container.

**[Claim 6]**

The apparatus of claim 5, wherein the dust intrusion preventing unit includes a first dust intrusion preventing member whose one end is maintained in the vacuum container and the other end is maintained at the

first substrate maintaining unit, and freely moves the first substrate maintaining unit in the horizontal direction.

**[Claim 7]**

The apparatus of claim 5, wherein the dust intrusion preventing unit  
5 includes a second dust intrusion preventing member which is installed vertically on a bottom portion in the vacuum container to face the first substrate maintaining unit and surrounds the moving part of the first substrate maintaining unit.

10 **[Claim 8]**

The apparatus of claim 7, wherein a portion of the first substrate maintaining unit facing the second dust intrusion preventing member has a recess, and the second dust intrusion preventing member enters the recess in a non-contact state.

15

**[Claim 9]**

The apparatus of claim 5, wherein the dust intrusion preventing unit includes a suction hole opened on the bottom portion of the vacuum container near the region surrounding the moving part of the first substrate  
20 maintaining unit and a dust suction unit connected with the suction hole and sucking foreign material.

**[Claim 10]**

A method for fabricating a liquid crystal display (LCD) panel with first  
25 and second substrate positioned to face each other in a vacuum state,

comprising: removing dust to prevent degradation of quality of the LCD panel due to foreign material with respect to at least one side of a first substrate maintaining unit for maintaining the first substrate and a second substrate maintaining unit for maintaining the second substrate; and  
5 bonding the first and second substrates.

**[Claim 11]**

The method of claim 10, wherein, in the dust removing step, a dust removing member is moved on a first substrate of the first substrate  
10 maintaining unit and on a second substrate support surface of the second substrate maintaining unit.

[Title of the Invention]

**APPARATUS AND METHOD FOR MANUFACTURING LIQUID CRYSTAL  
DISPLAY PANEL**

5 [Detailed description of the Invention]

[Field of the Invention]

The present invention relates to an apparatus and method for fabricating a liquid crystal display (LCD) panel used as an image display panel of, for example, a personal computer, a TV set, or the like.

10 A related art apparatus for fabricating an LCD panel will now be described with reference to Figures 13 to 20.

As shown in Figure 13, an LCD panel 20 has such a structure that a lower substrate 1 and an upper substrate 2, which are made of a light-transmissive material such as glass, are positioned to face each other at a certain interval therebetween and a liquid crystal material 3 is charged in a space formed according to the interval. The upper and lower substrates 1 and 2 are bonded by an ultraviolet-hardening adhesive 4. The adhesive 4 includes spacers 5 each with a diameter of  $5\mu\text{m}$  in order to maintain a certain interval between the lower and upper substrates 1 and 2. One method of placing the liquid crystal material 3 at an inner side of the adhesive 4 is a liquid crystal dropping method as shown in Figures 14 to 20.

First, in a first process as shown in Figure 14, the adhesive 4 is coated with a thickness of  $30\mu\text{m}$  at edge boundaries of the lower substrate 1 made of the light-transmissive material.

25 Next, in a second process as shown in Figure 15, the liquid crystal

material 3 is dropped on certain regions of the lower substrate 1 surrounded by the adhesive 4.

In a third process as shown in Figure 16, on a table 7 installed in a chamber 11 and movable in a horizontal direction perpendicular in a thickness direction of the lower substrate 1 and the upper substrate 2 (to be described), and having an absorption mechanism 8, the lower substrate 1 is placed and then tightly fixed thereon according to a vacuum absorption operation by the absorption mechanism 8.

And then, in a fourth process as shown in Figure 17, the following operations are performed. Namely, a pressing mechanism 10 is moved in the chamber 11 along the thickness direction, and a moving plate 12 having an absorption mechanism 9 is installed to tightly fix an entire outer surface 2a of the upper substrate 2 onto the moving plate 12 by the absorption mechanism 9. And then, the chamber 11 is closed with a cover 13 and a vacuum is formed in the interior of the chamber 11. In the chamber 11 in the vacuum state, the moving plate 12 maintaining the upper substrate 2 is moved by operating the pressing mechanism 10 in the thickness direction to make the liquid crystal material 3 and the adhesive 4 contact with the upper substrate 2.

Thereafter, in a fifth process as shown in Figure 18, the table 7 maintaining the lower substrate 1 thereon is moved in the horizontal direction and the lower substrate 1 and the upper substrate 2 are position-aligned such that each pixel part of the corresponding liquid crystal display panel corresponds and a liquid crystal material driving unit of each pixel does not deviate in each position.



Subsequently, in a sixth process as shown in Figure 19, the moving plate 12 is lowered down toward the lower substrate 1 along the thickness direction by operating the pressing mechanism 10, the upper substrate 2 and the lower substrate 1 are attached by using the adhesive 4 and then pressed until a distance of a gap between the upper substrate 2 and the lower substrate 1 becomes 5  $\mu\text{m}$ . And then, as mentioned above, the integrated lower and upper substrates 1 and 2 are taken out of the chamber 11.

In a seventh process as shown in Figure 20, the adhesive 4 is hardened by irradiating ultraviolet rays from a ultraviolet lamp 6 to thereby bond the integrated lower and upper substrate 1 and 2. Through the processes, a sheet of liquid crystal display panel 20 is completed.

#### [Problems to be solved by the Invention]

In order to fabricate the LCD panel without a defective image or image non-uniformity, the distance of the gap between the upper and lower substrates 2 and 1 needs to be 5 $\mu\text{m}$  within a tolerance of  $\pm 0.3\mu\text{m}$ , for which flatness of the lower substrate support surface 7a of the table 7 contacting with the lower substrate 1 and flatness of the upper substrate support surface 12a of the moving plate 12 contacting with the upper substrate 2 must be 1 $\mu\text{m}$  or below. Thus, if there is dust or a scrap of glass on the lower substrate support surface 7a or on the upper substrate support surface 12a, a dimension precision of the gap between the upper substrate 2 and the lower substrate 1 deteriorates to cause image deficiency or an image blot to degrade quality of the LCD panel.

In addition, in the related art apparatus for fabricating the LCD panel, in order to reduce time taken for forming a vacuum in the interior of the chamber 11, the size of the chamber 11 needs to be small. Thus, a mechanism for moving the table 7 in the horizontal direction has, for example, steel balls 15 between the table 7 and the bottom surface of the chamber 11 as shown in Figure 18. In this case, however, if a foreign material or a scrap of glass contacts with the steel balls 15, the table 7 cannot be smoothly moved in the horizontal direction and precision of position-alignment of the upper and lower substrates 2 and 1 deteriorates. Then, elements of each pixel and the liquid crystal material driving part of each pixel are deviated in their position, causing a defective image and an image blot to degrade quality of the LCD panel.

Therefore, an object of the present invention is to provide an apparatus and method for fabricating an LCD panel capable of preventing degradation of quality of the LCD panel resulted from a foreign material such as dust.

**[Means for solving the problem]**

To achieve the above object, there is provided an apparatus for fabricating a liquid crystal display (LCD) panel with first and second substrates positioned to face each other in a vacuum container, comprising: a dust preventing unit for preventing degradation of quality of the LCD panel due to a foreign material with respect to at least one of the first substrate maintaining unit for maintaining a first substrate and a second substrate maintaining unit for maintaining the second substrate.

The second substrate maintaining unit includes a second substrate support surface for horizontally maintaining the second substrate, and when the dust preventing unit is installed for the second substrate maintaining unit, it can have a second substrate support surface dust removing unit for removing the foreign material from the second substrate support surface.

The second substrate support surface dust removing unit contacts with the second substrate support surface and includes a second substrate support surface dust removing member for removing the foreign material of the second substrate support surface and a second substrate support surface dust removing member moving unit for moving the second substrate support surface dust removing member on the second substrate support surface.

The first substrate maintaining unit includes a first substrate support surface for horizontally maintaining the first substrate, and when the dust preventing unit is installed for the first substrate maintaining unit, the dust preventing unit includes a first substrate support surface dust removing unit for removing a foreign material of the first substrate support surface, and the first substrate support surface dust removing unit includes a first substrate support surface dust removing member contacting with the first substrate support surface and removing a foreign material from the first substrate support surface and a first substrate support surface dust removing member moving unit for moving the first substrate support surface dust removing member on the first substrate support surface.

The first substrate maintaining unit is moved in a horizontal direction and a dust intrusion preventing unit for preventing intrusion of a foreign

material into a moving part is installed between the first substrate maintaining unit and the vacuum container.

The dust intrusion preventing unit includes a first dust intrusion preventing member whose one end is maintained in the vacuum container and the other end is maintained at the first substrate maintaining unit, and  
5 freely moves the first substrate maintaining unit in the horizontal direction.

The dust intrusion preventing unit includes a second dust intrusion preventing member which is installed vertically on a bottom portion in the vacuum container to face the first substrate maintaining unit and surrounds  
10 the moving part of the first substrate maintaining unit.

The first substrate maintaining unit facing the second dust intrusion preventing member has a recess, and the second dust intrusion preventing member enters the recess in a non-contact state.

The dust intrusion preventing unit includes a suction hole opened on  
15 the bottom portion of the vacuum container near the region surrounding the moving part of the first substrate maintaining unit and a dust suction unit connected with the suction hole and sucking a foreign material.

To achieve the above object, there is also provided a method for fabricating a liquid crystal display (LCD) panel with first and second  
20 substrate positioned to face each other in a vacuum state, comprising: removing dust to prevent degradation of quality of the LCD panel due to a foreign material with respect to at least one side of a first substrate maintaining unit for maintaining the first substrate and a second substrate maintaining unit for maintaining the second substrate; and bonding the first  
25 and second substrates.

**[Embodiment of the invention]**

**An apparatus for fabricating an LCD panel and a method for fabricating the LCD panel executed in the LCD panel fabricating apparatus in accordance with a preferred embodiment of the present invention will now be described with reference to the accompanying drawings.**

**The same elements are given the same reference numerals. In this embodiment, the LCD panel fabricated in the LCD panel fabricating apparatus has a size of 4~23 inches and includes a mother glass type that each LCD panel can be separately divided from a mother glass and a type that one LCD panel is formed with a pair of substrates.**

**A basic structure of the LCD panel fabricating apparatus in this embodiment of the present invention is similar to the related art LCD panel fabricating apparatus as shown in Figure 17, but the LCD panel fabricating apparatus in accordance with the present invention includes a dust preventing unit as a characteristic element. Namely, a first substrate maintaining unit for maintaining a first substrate for constituting an LCD panel is provided and a second substrate maintaining unit for maintaining a second substrate for constituting the LCD panel is positioned at an upper side of the first substrate maintaining unit in a vacuum container for fabricating an LCD panel. The dust preventing unit prevents a foreign material such as dust existing in the vacuum container from working against at least one of the first and second substrate maintaining units and thus prevent degradation of quality of the LCD panel due to the foreign material. The dust preventing unit includes a gap precision maintaining type directed**

to prevent the foreign material such as dust from working against to thereby obtain numerical precision of the gap between the first and second substrates and quality LCD panel, and a disposition precision maintaining type directed to prevent the foreign material working against a moving part  
5 of the first substrate maintaining unit to thereby obtain a position alignment precision between the first and second substrates and obtain quality LCD panel.

An example of the gap precision maintaining type is a second gap precision maintaining unit 190 as shown in Figure 9 and a first gap precision  
10 maintaining unit 193 as shown in Figure 10. An example of the disposition prevision maintaining type is a first disposition precision maintaining unit 190, a second disposition precision maintaining unit 140 and a third disposition precision maintaining unit 150 as shown in Figures 1 to 3.

The foreign material such as dust refers to remnants of glass, namely,  
15 a material of the first and second substrates 171 and 172, a foreign material intruded into or generated in the vacuum container 123, or the like, which works to degrade a distance 173 between the first and second substrates 171 and 172 or degrade precision in determining a position of the first substrate 171 with the second substrate 172 in the horizontal direction. The  
20 disposition precision maintaining units 130, 140 and 150 correspond to the dust intrusion preventing unit.

Among various dust preventing units to be described in turn, first, an LCD panel fabricating apparatus 101 having the dust preventing unit in accordance with the present invention will now be described.

25 As shown in Figure 1, the LCD panel fabrication apparatus 101

includes first and second substrate maintaining units 124 and 125 in a vacuum container 123 and the dust preventing unit. A vacuumization unit 122 is connected with the vacuum container 123. After the vacuum container 123 is closed by a cover 1231, the interior of the vacuum container 123 is vacuumized through sucking by the vacuumization unit 122.

The first substrate maintaining unit 124 is made of a light-transmissive material such as, for example, glass or plastic, maintains a first substrate 171 constituting a corresponding LCD panel 174 thereon in the vacuum container 123 through an absorption operation, and includes a first base plate 1241, a first base plate driving unit 1242 and a first base plate suction unit 1243. A moving part 1246 is installed between a bottom portion 1232 of the vacuum container 123 and the first base plate 1241 and moves the first base plate 1241 in a horizontal direction 1245. In this embodiment, the moving part 1246 arranges steel balls 15 so as to be freely rotated, for example, in a grid form, which support a bottom facing surface 1257 of the first base plate 1241. The first base plate 1241 includes a first substrate support surface 1241a for mounting the first substrate 171 thereon and supporting the entire outer surface 1711 of the first substrate 171. The horizontal direction 1245 is perpendicular to a thickness direction of the first substrate 171 mounted on the first base plate 1241. The first base plate 1241 having the moving part 1246 is moved in the horizontal direction 1245 on the bottom portion 1232 of the vacuum container 123 by a first base plate driving unit 1242 controlled by a control unit 180 provided in the LCD panel fabricating apparatus 101. The first base plate suction unit 1243 controlled by the control unit 180 is connected with the first base plate 1241. The first

base plate suction unit 1243 performs sucking through a plurality of suction hole 1244 holed on the support 1241a corresponding to the outer surface 1711 of the first substrate 171. Through the sucking operation, the first substrate 171 mounted on the first base plate 1241 is adsorbed onto the support surface 1241a of the first base plate 1241.

The second substrate maintaining unit 125 is made of a light transmissive material such as, for example, glass or plastic, maintains a second substrate 172 constituting a corresponding LCD panel 174 thereon in the vacuum container 123 through an absorption operation, and moves the second substrate 172 toward the first substrate 171 to set a distance of a gap between the first and second substrates 171 and 172 according to a designed value. The second substrate maintaining unit 125 includes a second base plate 1251, a second base plate driving unit 1252 and a second base plate suction unit 1253. The second base plate 1251 can be excluded with respect to the vacuum container 123. As shown in Figure 1, when the second base plate 1251 is mounted in the vacuum container 123, it is positioned to face the first base plate 1241, guided on a wall surface 1233 of the vacuum container 123, and freely moved in a thickness direction of the second substrate 172 by the second base plate driving unit 1252 controlled by the control unit 180. The second base plate 1251 includes a support surface 1251a supporting the entire outer surface 1721 of the second substrate 172, and the second base plate suction unit 1253 controlled by the control unit 180 is connected with the second base plate 1251 and performs sucking through a plurality of suction holes 1254 formed on the support surface 1251a corresponding to the outer surface 1721 of the second



substrate 172. Accordingly, the second substrate 172 is adsorbed onto the support surface 1251a of the second base plate 1251.

In a state that the second substrate 172 is adsorbed on the second base plate 1251, the second base plate driving unit 1252 moves the second base plate 1251 toward the first substrate 171 to make the second substrate 172 approach the first substrate 171 adsorbed on the first base plate 1241, and in this case, the distance 173 of the gap between the first and second substrates 171 and 172 is 5 $\mu$ m in this embodiment. Also, in this embodiment, the second base plate driving unit 1252 is installed on the second base plate 1251 and moves the second substrate 172 toward the first substrate 171, but the present invention is not limited thereto. Namely, the first substrate 171 can be moved toward the second substrate 172, or both the first and second substrates 171 and 172 can be moved together. But preferably, the first and second substrates 171 and 172 are relatively moved in the thickness direction of the substrates.

The first disposition precision maintaining unit 130 provided in the LCD panel fabricating apparatus 101 in accordance with the present invention will now be described.

The first disposition precision maintaining unit 130 is formed as a first dust intrusion preventing member 131 whose one end 1311 is maintained by a wall surface 1233 in every direction of the wall surface 1233 of the vacuum container 123 corresponding to a side portion of the vacuum container 123 and the other end 1312 is maintained by every direction of the first base plate 1241. As mentioned above, the first base plate 1241 is moved in the horizontal direction 1245 by the first base plate driving unit 1242, the

first dust intrusion preventing member 131 is made of a material and has a thickness which does not interfere movement of the first base plate 1241 in the horizontal direction 1245, and is mounted to be loose so as not to interfere movement of the first base plate 1241. Preferably, the first dust intrusion preventing member 131 is formed of a flexible sheet such as a resin material or a paper material.

The first dust intrusion preventing member 131 prevents intrusion of a foreign material such as dust into the moving part 1246 from the first base plate 1241 or from the second base plate 1251 disposed above the first base plate 1241. Thus, the other end 1312 of the first dust intrusion preventing member 131 is provided at a position where it cannot interfere mounting of the first substrate 171 on the first base plate 1241 and movement of the moving part 1246 and the first substrate 171. For example, preferably, the other end 1312 can be provided at a side 1241b of the first base plate 1241 facing the wall surface 1233 of the vacuum container 123. The end 1311 of the first dust intrusion preventing member 131 is tightly attached to the wall surface 1233 with no gap therebetween and the other end 1312 is tightly attached to the first base plate 1241 with a gap therebetween so that a foreign material between the wall surface 1233 of the vacuum container 123 and the first base plate 1241 cannot intrude toward the moving part 1246.

By installing the first dust intrusion preventing member 131, the interior of the vacuum container 123 is divided into an upper region 1234 and a lower region 1235. Thus, to perform sucking on both upper and lower regions 1234 and 1235, a suction opening 1221 communicating with the vacuumization unit 122 is formed at both upper and lower regions 1234 and

1235 so that the interior of the vacuum container 123 can be entirely vacuumized. In this case, as a matter of course, a foreign material cannot intrude from the upper region 1234 to the lower region 1235 through a suction passage communicating with the suction opening 1221 opened with  
5 the upper and lower regions 1234 and 1235.

By installing the first dust intrusion preventing member 131, a foreign material in the upper region 1234 is maintained on the first dust intrusion preventing member 131 and cannot intrude into the lower region 1235 and further into the moving part 1246. Thus, since movement of the  
10 moving part 1246 is not interfered by the foreign material and thus the first base plate 1241 can be smoothly moved in the horizontal direction 1245. Accordingly, when the first base plate 1241 is moved in the horizontal direction 1245 and the first and second substrates 171 and 172 are position-aligned such that each pixel of the corresponding LCD panel can  
15 correspond to each other and the liquid crystal material driving unit of each pixel can be disposed without deviation, degradation of position determining precision between the first and second substrates 171 and 172 can be prevented. Thus, generation of a defective image or image non-uniformity resulted from the foreign material can be prevented, and thus,  
20 degradation of quality of the LCD panel can be prevented.

A second disposition precision maintaining unit 140 provided in an LCD panel fabricating apparatus 102 will now be described with reference to Figure 2. The LCD panel fabricating apparatus 102 is different from the LCD panel fabricating apparatus 101 only in that the former has the second  
25 disposition precision maintaining unit 140 in place of the first disposition

precision maintaining unit 130. Other constructions are the same. Thus, description of a basic construction of the LCD panel fabricating apparatus 102 will be omitted, and only the second disposition precision maintaining unit 140 will be described as follows.

5           In this embodiment, as shown in Figure 4, the second disposition precision maintaining unit 140 includes a second dust intrusion preventing member 141 and a recess 142 which enters in a non-contact state of the second dust intrusion preventing member 141 to interfere intrusion of a foreign material such as dust into the moving part 1246. The second dust  
10 intrusion preventing member 141 is installed on a bottom portion 1232 of the vacuum container 123 to face a support surface 1241a of the first base plate 1241 of the first substrate 171 and face the first base plate 1241 over every direction of the bottom portion facing surface 1247 facing the bottom portion 1232 of the vacuum container 123. With such installation of the  
15 second dust intrusion preventing member 141, the moving part 1246 is surrounded by the second dust intrusion preventing member 141. The recess 142 of the bottom portion facing surface 1247 of the first base plate 1241 corresponds to the second dust intrusion preventing member 141, and is formed in the every direction of the bottom portion facing surface 1247 as  
20 shown in Figure 5. A depth 1421 of the recess 142 is about 5mm and a width 1422 of the recess is about 10mm. A gap 1423 between the second dust intrusion preventing member 141 and the recess 142 has such a distance as not to interfere movement in the horizontal direction 1245 in the first base plate 1241 and intrusion of the foreign material into the moving part 1246.

25           With the second dust intrusion preventing member 141 and the

recess 142 installed, the foreign material wants to intrude into the moving part 1246, it must pass through the gap 1423 between the second dust intrusion preventing member 141 and the recess 142. Thus, intrusion of the foreign material into the moving part 1246 is interfered compared a case  
5 where the second dust intrusion preventing member 141 and the recess 142 are not installed. Thus, interference of the movement of the moving part 1246 by the foreign material can be prevented and the first base plate 1241 can be smoothly moved in the horizontal direction 1245. Accordingly, when the first base plate 1241 is moved in the horizontal direction 1245 and the  
10 first and second substrates 171 and 172 are position-aligned such that each pixel of the corresponding LCD panel can correspond to each other and the liquid crystal material driving unit of each pixel can be disposed without deviation, degradation of position determining precision between the first and second substrates 171 and 172 can be prevented. Thus, generation of a  
15 defective image or image non-uniformity resulted from the foreign material can be prevented, and thus, degradation of quality of the LCD panel can be prevented.

In this embodiment, the second dust intrusion preventing member 141 and the recess 142 are formed as the second disposition precision  
20 maintaining unit 140, and in this case, the recess 142 is not necessarily formed. For example, as shown in Figure 6, a second dust intrusion preventing member 143 with a villi portion 1431 which contacts with the bottom portion facing surface 1247 of the first base plate 1241 to prevent intrusion of the foreign material such as dust into the moving part 1246 can  
25 be formed as the second disposition precision maintaining unit 140.

Likewise the second dust intrusion preventing member 141 as described above, the second dust intrusion preventing member 143 also faces over the entire circumferential surface of the bottom portion facing surface 1247 and surrounds the moving part 1246. The villi portion 1431 does not apply  
5 resistance as strong as to restrain movement of the first base plate 1241 in the horizontal direction 1245 to the first base plate 1241. Installation of the second dust intrusion preventing member 143 can have the same effect as the above-described second dust intrusion preventing member 141.

A third disposition precision maintaining unit 150 provided in an LCD  
10 panel fabricating apparatus 103 will now be described with reference to Figure 3. The LCD panel fabricating apparatus 103 is different from the LCD panel fabricating apparatuses 101 and 102 only in that the former has the third disposition precision maintaining unit 150 in place of the first and second disposition precision maintaining units 130 and 140. Other  
15 constructions are the same. Thus, description of a basic construction of the LCD panel fabricating apparatus 103 will be omitted, and only the third disposition precision maintaining unit 140 will be described as follows.

The third disposition precision maintaining unit 150 includes a suction hole 151 formed near the first base plate 1241 and at a lower portion  
20 of the vacuum container 123, namely, in this embodiment, on the bottom portion 1232, and a dust suction unit 152 for sucking a foreign material such as dust intruding into the moving part 1246 through the suction hole 151 under the control of the control unit 180. As shown in Figure 7, the suction hole 151 can have circular holes formed at certain intervals around the first  
25 base plate 1241 or can be a groove opening successively formed around the

first base plate 1241. Because the interior of the vacuum container 123 needs to be maintained in the vacuum state, a valve 153 is installed between the suction hole 151 and the dust suction unit 152 in order to switch off or switch on to cut off or communicate the interior of the vacuum container 123 and the dust suction unit 152.

The third disposition precision maintaining unit 150 performs suction by means of the dust suction unit 152 with the suction hole 151 and the valve 153 interposed therebetween when the interior of the vacuum container 123 is in a state of an atmospheric pressure. Through the sucking operation, the foreign material existing especially at the bottom portion 1232 of the vacuum container 123 is sucked to the dust suction unit 152. After the sucking operation during a certain time is terminated, the valve 153 is closed to set the interior of the vacuum container 123 into the vacuum state.

Thus, since the third dust intrusion preventing member 150 is installed to suck the foreign material existing at the bottom portion 1232, intrusion of the foreign material into the moving part 1246 can be prevented, Therefore, interference of the movement of the moving part 1246 by the foreign material can be prevented and the first base plate 1241 can be smoothly moved in the horizontal direction 1245. Accordingly, when the first base plate 1241 is moved in the horizontal direction 1245 and the first and second substrates 171 and 172 are position-aligned such that each pixel of the corresponding LCD panel can correspond to each other and the liquid crystal material driving unit of each pixel can be disposed without deviation, degradation of position determining precision between the first and second substrates 171 and 172 can be prevented. Thus, generation of a defective

image or image non-uniformity resulted from the foreign material can be prevented, and thus, degradation of quality of the LCD panel can be prevented.

The second gap precision maintaining unit 190 as an embodiment of  
5 the dust preventing unit of the gap precision maintaining type will now be described. The second gap precision maintaining unit 190 corresponds to the second substrate support surface dust removing unit. An LCD panel fabricating apparatus 104 as show in Figure 9 includes the second gap precision maintaining unit 190. The LCD panel fabricating apparatus 104 as  
10 shown in Figure 9 shows a simple structure, which, however, has the second gap precision maintaining unit 190 in place of the first disposition precision maintaining unit 130 provided in the above-described LCD panel fabricating apparatus 101. Namely, the LCD panel fabricating apparatus 104 has almost the same construction as the LCD panel fabricating apparatus  
15 101, so description of the same construction as the LCD panel fabricating apparatus 101 will be omitted and only the second gap precision maintaining unit 190 will be described as follows. Though not shown in Figure 9, a second substrate maintaining unit 125 is supported upwardly of the first base plate 1241 by a certain member.

20 The second gap precision maintaining unit 190 is to maintain precision of a distance 173 between the first and second substrates 171 and 172 by removing a foreign material from the support surface 1251a of the second substrate 172 of the second base plate 1251. In detail, the second gap precision maintaining unit 190 includes a second base plate dust  
25 removing member 191 which contacts the support surface 1251a of the



second base plate 1251 and removes the foreign material such as dust existing on the support surface 1251a, and a second base plate moving unit 192 for moving the second base plate dust removing member 191 on the support surface 1251a. The second base plate dust removing member 191 is  
5 equivalent to a second substrate support surface dust removing member, and the second base plate moving unit 192 is equivalent to a second substrate support surface dust removing member moving unit.

The second base plate moving unit 192 includes a support member 1921 for supporting the second base plate dust removing member 191 so as  
10 for the second base plate dust removing member 191 to contact with the support surface 1251a and a driving mechanism 1922 for moving the support member 1921, namely, the second base plate dust removing member 191, in the longitudinal direction 1925 of the second base plate 1251. The driving mechanism 1922 includes a ball screw portion 19221 having the  
15 support member 1921, a driving source 19222 for driving the ball screw portion 19221 and controlled by the control unit 180, and a guide unit 19223 for guiding movement of the support member 1921.

The second base plate dust removing member 191 can be anything so long as it has the function of removing the foreign material such as dust  
20 from the support surface 1251a, and can have any form, and in this embodiment, as shown in Figure 11, the second base plate dust removing member 191 has a length exceeding the entire width of the support surface 1251 and is formed as a rollable bar member that can be rotatably moved on the support surface 1251a. As mentioned above, because the second base  
25 plate dust removing member 191 is moved in the longitudinal direction 1925

while contacting on the support surface 1251a, the foreign material such as dust existing on the support surface 1251a can be attached on the second base plate dust removing member 191, and thus, the support surface 1251a can be cleaned. In addition, since the second base plate dust removing member 191 has the roller shape, it can be smoothly moved on the support surface 1251a and thus operability of removing the foreign material such as dust from the support surface 1251a can be enhanced.

In addition, the second base plate dust removing member 191 can be made of a rubber material to enhance the property of removing the foreign material. Moreover, the second base plate dust removing member 191 can be made of an elastic material such as rubber and have a surface with viscosity to more enhance the power of removing the foreign material such as dust. In addition, an elastic support member, such as spring, for pressing the second base plate dust removing member 191 onto the support surface 1251a can be provided at the support member 1921 in order to better contact of the second base plate dust removing member 191 with the support surface 1251a. By doing that, the power of removing of the foreign material such as dust can be more enhanced.

In this manner, by installing the second base plate dust removing member 191 and the second base plate moving unit 192, the foreign material existing on the support surface 1251a of the second base plate 1251 can be removed, so that when the second substrate 172 is adsorbed to be maintained on the support surface 1251a, there is little foreign material between the support surface 1251a and the outer surface 1721 of the second substrate 172. Thus, such a phenomenon that the second substrate 172

maintained on the support surface 1251a has a convex portion on the first substrate 171 due to the foreign material such as dust existing between the support surface 1251a and the outer surface 1721 cannot happen, so degradation of precision of the distance 173 of the gap between the first and second substrates 171 and 172 can be prevented. Thus, generation of a defective image or image non-uniformity resulted from the foreign material can be prevented, and thus, degradation of quality of the LCD panel can be prevented.

In addition, as shown in Figure 10, the first gap precision maintaining unit 193 for removing a foreign material existing on the support surface 1241a of the first base plate 1241 as well as on the support surface 1251a of the second base plate 1251 can be additionally installed. The first gap precision maintaining unit 193 as shown in Figure 10 has the same elements as those of the second gap precision maintaining unit 190. The same reference numerals are given to the same elements and description for them will be omitted. The first gap precision maintaining unit 193 is equivalent to a first substrate support surface dust removing unit, the second base dust removing member 191 is equivalent to a first substrate support surface dust removing member, and the second base plate moving unit 192 is equivalent to a first substrate support surface dust removing member moving unit.

In this manner, by installing the first gap precision maintaining unit 193 in addition to the second gap precision maintaining unit 190, no foreign material can be come between the support surface 1241a of the first base plate 1241 and the outer surface 1711 of the first substrate 171, and thus, such a phenomenon that the first substrate 171 maintained on the support

surface 1241a has a convex portion on the second substrate 172 due to the foreign material cannot happen. Accordingly, degradation of precision of the distance 173 of the gap between the first and second substrates 171 and 172 can be prevented, and thus, generation of a defective image or image non-uniformity resulted from the foreign material can be prevented and degradation of quality of the LCD panel can be prevented.

When both the second and first gap precision maintaining units 190 and 193 are installed, the foreign material such as dust drops due to gravity. Thus, it is preferred that the support surface 1251a of the second base plate 1251 in the second gap precision maintaining unit 190 is first cleaned, and then, the support surface 1241a of the first base plate 1241 in the first gap precision maintaining unit 193 is cleaned.

In addition, one of the first disposition precision maintaining unit 130, the second disposition precision maintaining unit 140 and the third disposition precision maintaining unit 150 is installed, and at least the second gap precision maintaining unit 190 among the second gap precision maintaining unit 190 and the first gap precision maintaining unit 193.

A method for fabricating the LCD panel by using the LCD panel fabricating apparatus having the first disposition precision maintaining unit 130 and the second gap precision maintaining unit 190. The LCD panel fabricating method is performed under the control of the control unit 180.

Before starting fabrication of the LCD panel, as shown in figure 9, the support surface 1251a is first cleaned by using the second gap precision maintaining unit 190. If the first gap precision maintaining unit 193 is also installed, the support surface 1241a of the first base plate 1241 is also

cleaned by using the first gap precision maintaining unit 193 as shown in Fig. 10, after the support surface 1251a is cleaned.

Next, the first substrate 171 with the liquid crystal material 3 and the ultraviolet-hardening adhesive 4 coated with a thickness of 30 $\mu$ m thereon is mounted on the support surface 1241a of the first base plate 1241. And then, the entire outer surface 1711 of the first substrate 171 is adsorbed onto the first base plate 1241 by operating the first base plate suction unit 1243 in an atmospheric pressure, to fix the first substrate 171 to the first base plate 1241.

And then, the entire outer surface 1721 of the second substrate 172 is adsorbed on the support surface 1251a of the second base plate 1251 in the atmospheric pressure by operating the second base plate suction unit 1253 to fix the second substrate 172. The second base plate 1251 with the second substrate 172 fixed thereon is positioned such that the second substrate 172 face the first substrate 171, and mounted in the vacuum container 123. And then, the vacuum container 123 is closed with the cover 1231 and is vacuumized. The second base plate 1251, namely, the second substrate 172, is moved toward the first substrate 171 by operating the second base plate driving unit 1252 of the substrate maintaining unit 125 so that the inner surface 1722 of the second substrate 172 can come in contact with the adhesive 4 or the liquid crystal member 3 coated on the first substrate 171.

Thereafter, the first base plate driving unit 1242 of the first substrate maintaining unit 124 is operated such that the liquid crystal material driving unit of each pixel is disposed without being deviated corresponding to each

pixel of the corresponding LCD panel, and the first base plate 1241 maintaining the first substrate 171 thereon is moved in the horizontal direction 1245 perpendicular to the thickness direction of the first substrate 171 so as to be position-aligned with the second substrate 172.

5           After the position alignment, the second base plate driving unit 1252 is operated, and as shown in Figures 1 to 3, the second base plate 1251, namely, the second substrate 172, is moved toward the first substrate until the distance 173 of the gap between the first and second substrates 171 and 172 becomes  $5\mu\text{m}$ .

10           Since the vacuum container 123 is in the vacuum state, the liquid crystal material 3 is positioned on the inner surface 1712 of the first substrate 171, and is closed without an air bubble at the inner side surrounded by the adhesive 4.  $5\mu\text{m}$  is equal to the size of the spherical spacer 5 included in the adhesive 4, and the second substrate 172 is moved  
15 toward the first substrate 171 until its movement is restrained by the spacer 5.

          After the vacuum state in the vacuum container 123 is released, the LCD panel consisting of the first and second substrates 171 and 172 attached with the distance 173 of  $5\mu\text{m}$  therebetween is returned to an  
20 ultraviolet ray irradiation position outside the vacuum container 123. As shown in Figure 12, an ultraviolet ray for hardening the adhesive 4 is irradiated from an ultraviolet ray source 6 to the LCD panel 174. Then, the adhesive 4 is hardened and the first and second substrates 171 and 172 are bonded to complete formation of the LCD panel 174.

25           In the above described fabrication operation, in the case that the

third disposition precision maintaining unit 150 is installed in place of the first disposition precision maintaining unit 130, the following operation can be performed.

Namely, since the foreign material can drop, after the cleaning performed by using the second gap precision maintaining unit 190 and the first gap precision maintaining unit 193 is completed, when the interior of the vacuum container 123 is in the atmospheric pressure, the suction unit 153 is first operated to suck the foreign material existing at the bottom portion 12323 of the vacuum container 123. After the sucking operation is completed, a follow-up operation can be executed.

**[Effect of the invention]**

As so far described, the apparatus and method for fabricating the LCD panel in accordance with the present invention have many advantages.

That is, for example, since the dust preventing unit is provided, the foreign material such as dust in the vacuum container working against at least one of the first substrate maintaining unit for maintaining the first substrate and the second substrate maintaining unit for maintaining the second substrate can be prevented. Thus, degradation of the gap precision between the bonded first and second substrates due to the foreign material can be prevented and degradation of the position determining precision in the horizontal direction of the first and second substrates due to the foreign material can be prevented. As a result, degradation of quality of the LCD panel resulted from the foreign material can be prevented.

In addition, in case where the dust preventing unit is the second

substrate support surface dust removing unit installed for the second substrate maintaining unit, the second substrate support surface dust removing unit removes the foreign material such as dust from the second substrate support surface of the second base plate provided in the second substrate maintaining unit. Accordingly, when the second substrate is maintained at the second substrate maintaining unit, insertion of the foreign material such as dust between the second base plate and the second substrate can be prevented. Thus, a phenomenon that the second substrate maintained on the second substrate maintaining unit has a convex shape with the first substrate can be prevented, so when the first and second substrates are bonded, good gap precision therebetween can be maintained. Accordingly, degradation of quality of the LCD panel can be prevented.

Since the second substrate support surface dust removing unit includes the second substrate support surface dust removing member and the second substrate support surface dust removing member moving unit, the foreign material such dust existing on the second substrate support surface can be smoothly removed.

As the dust preventing unit, the first substrate support surface dust removing unit can be maintained on the first substrate maintaining unit, or the foreign material such as dust can be removed from the first substrate support surface of the first base plate provided on the first substrate maintaining unit. Thus, like the case of the second substrate support surface dust removing unit, degradation of quality of the LCD panel resulted from the foreign material can be prevented.

As the dust preventing unit, the dust intrusion preventing unit can be



provided for preventing intrusion of the foreign material such as dust into the moving part, namely, the actuating part provided at the first substrate maintaining unit. By using the dust intrusion preventing unit, intrusion of the foreign material such as dust into the moving part can be prevented, so that interference by the foreign material of the movement of the moving part in the horizontal direction can be prevented. Accordingly, the disposition precision in the horizontal direction of the first and second substrates can be maintained and degradation of quality of the LCD panel resulted from the foreign material can be prevented.

The dust intrusion preventing unit can include the first dust intrusion preventing member, the second dust intrusion preventing member, the suction hole and the dust suction unit. Since the first dust intrusion preventing member can hardly affect the horizontal movement of the first substrate, the disposition precision of the first substrate can be maintained. When the second dust intrusion preventing member is used, since it does never affect the horizontal movement of the first substrate, the disposition precision of the first substrate can be more enhanced. When the suction hole and the dust suction unit are used, the foreign material such dust can be discharged from the vacuum container, so that influence of the foreign material can be considerably reduced.

**[Description of drawings]**

Figure 1 illustrates a structure of an LCD panel having a first disposition precision maintaining unit in accordance with a preferred embodiment of the present invention;

Figure 2 illustrates a structure of an LCD panel having a second disposition precision maintaining unit in accordance with the preferred embodiment of the present invention;

Figure 3 illustrates a structure of an LCD panel having a third disposition precision maintaining unit in accordance with the preferred embodiment of the present invention;

Figure 4 is an enlarged view of the second disposition precision maintaining unit of Figure 2;

Figure 5 is a plan view of a first base plate for showing formation of a recess of Figure 4;

Figure 6 illustrates a modification of the second disposition precision maintaining unit of Figure 2;

Figure 7 is a plan view of a bottom portion of a vacuum container for showing formation of suction holes of the third disposition precision maintaining unit of Figure 3;

Figure 8 is a plan view of a bottom portion of a vacuum container for showing formation of suction holes of the third disposition precision maintaining unit of Figure 3;

Figure 9 illustrates a structure of an LCD panel having a gap precision maintaining unit in accordance with the preferred embodiment of the present invention;

Figure 10 illustrates a structure of an LCD panel having a gap precision maintaining unit in accordance with the preferred embodiment of the present invention;

Figure 11 is a plan view of the gap precision maintaining unit of

Figure 10;

Figure 12 illustrates hardening of an adhesive of the LCD panel fabricated in the LCD panel fabricating apparatus in accordance with the preferred embodiment of the present invention;

5 Figure 13 is a sectional view of a related art LCD panel;

Figure 14 shows a state that an adhesive is coated on a first substrate according to an operation for fabricating the related art LCD panel;

Figure 15 shows a state that a liquid crystal material is coated on the first substrate according to the operation for fabricating the related art LCD panel;

10 Figure 16 shows a state that the first substrate is disposed on a table according to the operation for fabricating the related art LCD panel;

Figure 17 shows a state that the first substrate and a second substrate are allowed to approach each other according to the operation for fabricating the related art LCD panel;

15 Figure 18 shows a state that the first substrate and the second substrate are position-aligned according to the operation for fabricating the related art LCD panel;

Figure 19 shows a state that the first substrate and the second substrate are pressed to have a certain value of a gap therebetween according to the operation for fabricating the related art LCD panel; and

20 Figure 20 shows a state that the adhesive is hardened according to the operation for fabricating the related art LCD panel.

25

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2002-90760

(P2002-90760A)

(43)公開日 平成14年3月27日(2002.3.27)

(51)Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	キーワード(参考)	
G 0 2 F	1/1341	C 0 2 F	1/1341	2 H 0 8 8
	1/13		1/13	1 0 1
	1/1339		1/1339	5 0 5
G 0 9 F	9/00	C 0 9 F	9/00	3 0 2
	3 3 8			3 3 8

審査請求 未請求 請求項の数11 O L (全 12 頁)

(21)出願番号 特願2000-276735(P2000-276735)

(22)出願日 平成12年9月12日(2000.9.12)

(71)出願人 000003821

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72)発明者 江上 典彦

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器  
産業株式会社内

(74)代理人 100062144

弁理士 青山 葆 (外2名)

Fターム(参考) 2H088 EA02 FA04 FA09 FA17 FA30  
MA17

2H089 NA22 NA33 NA60 QA08 QA14

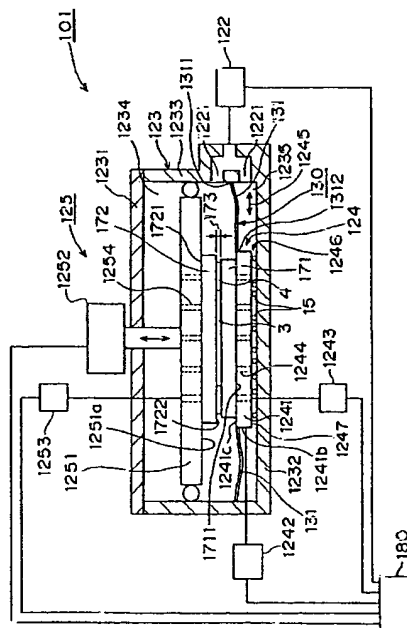
5G435 AA11 AA17 BB12 KK05 KK10

(54)【発明の名称】 液晶表示パネル製造装置及び方法

(57)【要約】

【課題】 塵埃等の異物に起因した液晶表示パネルの品質低下を防止可能な、液晶表示パネル製造装置、及び方法を提供する。

【解決手段】 接着剤4が塗布され液晶材料3が滴下された第1基板171と、第2基板172とを合体させて、真空雰囲気中にて両基板を合体させて液晶表示パネルを作製する製造装置及び方法において、真空容器内に存在する塵埃等の異物による上記液晶表示パネルの品質低下を防止する塵埃防止装置130を備えた。該塵埃防止装置により、上記両基板間の隙間精度が悪化せず、又、両基板間の水平方向への位置決め精度が悪化しない。よって、上記異物に起因した液晶表示パネルの品質低下を防止可能である。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 真空容器内に設けられ液晶表示パネルを構成する第1基板と第2基板とが互に対向して配置されて上記液晶表示パネルを製造する液晶表示パネル製造装置であって、

上記第1基板を保持する第1基板保持装置、及び上記第2基板を保持する第2基板保持装置の少なくとも一方に対して異物による上記液晶表示パネルの品質低下を防止する塵埃防止装置を備えたことを特徴とする液晶表示パネル製造装置。

【請求項2】 上記第2基板保持装置は、上記第2基板を水平に保持する第2基板支持面を有し、該第2基板保持装置に対して上記塵埃防止装置を設けると、上記塵埃防止装置は、上記第2基板支持面の異物を除去する第2基板支持面塵埃除去装置を有する、請求項1記載の液晶表示パネル製造装置。

【請求項3】 上記第2基板支持面塵埃除去装置は、上記第2基板支持面に接触し上記第2基板支持面の異物を除去する第2基板支持面塵埃除去部材と、該第2基板支持面塵埃除去部材を上記第2基板支持面に沿って移動させる第2基板支持面塵埃除去部材移動装置とを有する、請求項2記載の液晶表示パネル製造装置。

【請求項4】 上記第1基板保持装置は、上記第1基板を水平に保持する第1基板支持面を有し、該第1基板保持装置に対して上記塵埃防止装置を設けると、上記塵埃防止装置は、上記第1基板支持面の異物を除去する第1基板支持面塵埃除去装置を有し、該第1基板支持面塵埃除去装置は、上記第1基板支持面に接触し上記第1基板支持面の異物を除去する第1基板支持面塵埃除去部材と、該第1基板支持面塵埃除去部材を上記第1基板支持面に沿って移動させる第1基板支持面塵埃除去部材移動装置とを有する、請求項3記載の液晶表示パネル製造装置。

【請求項5】 上記第1基板保持装置は水平方向に可動であり、該可動部分に異物の侵入を防止する塵埃侵入防止部を上記第1基板保持装置と上記真空容器との間に設けた、請求項1から4のいずれかに記載の液晶表示パネル製造装置。

【請求項6】 上記塵埃侵入防止部は、一端が上記真空容器に保持され、他端が上記第1基板保持装置に保持され、上記第1基板保持装置を水平方向に移動自在とする第1塵埃侵入防止部材にてなる、請求項5記載の液晶表示パネル製造装置。

【請求項7】 上記塵埃侵入防止部は、上記第1基板保持装置に対向する上記真空容器の底部に立設され、上記第1基板保持装置の可動部分を包囲する第2塵埃侵入防止部材にてなる、請求項5記載の液晶表示パネル製造装置。

【請求項8】 上記第1基板保持装置における上記第2塵埃侵入防止部材の対向する部分は凹部形状であり、上

記第2塵埃侵入防止部材が非接触な状態にて凹部に進入する、請求項7記載の液晶表示パネル製造装置。

【請求項9】 上記塵埃侵入防止部は、上記第1基板保持装置の可動部分を包囲する領域の近傍で上記真空容器の底部に開口する吸引口と、該吸引口に接続され異物を吸引する塵埃吸引装置とを有する、請求項5記載の液晶表示パネル製造装置。

【請求項10】 真空状態で第1基板と第2基板とが互に対向して液晶表示パネルを構成する液晶表示パネル製造方法であって、

上記第1基板を保持する第1基板保持装置、及び上記第2基板を保持する第2基板保持装置の少なくとも一方に対して異物による上記液晶表示パネルの品質低下を防止する塵埃除去工程と、上記第1基板と上記第2基板とを貼り合わせる工程と、を備えたことを特徴とする液晶表示パネル製造方法。

【請求項11】 上記塵埃除去工程は、塵埃除去部材を上記第1基板保持装置の第1基板支持面若しくは上記第2基板保持装置の第2基板支持面に沿って移動させる、請求項10記載の液晶表示パネル製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、例えばパーソナルコンピュータやテレビ受像機等の画像表示パネルとして用いられる液晶表示パネルの製造装置、及び製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】従来の液晶表示パネルの製造装置について、図13～図20を用いて説明する。図13に示すように、液晶表示パネル20の構造は、例えばガラス等の透光性材料からなる下基板1及び上基板2を一定の間隔にて対向配置させ、上記間隔にて形成された空間に液晶材料3が充填された構造であり、下基板1及び上基板2は紫外線硬化型の接着剤4にて貼り合わされている。又、接着剤4には下基板1と上基板2との間隔を一定に保つため、直径5μmのスペーサ5が含まれている。このように液晶材料3を接着剤4の内側に配置する一方法として液晶滴下工法があり、該工法を図14～図20に示す。

【0003】まず第1工程では図14に示すように、透光性材料からなる下基板1の周囲に接着剤4を厚み30μmで塗布した後、図15に示す第2工程にて、接着剤4にて囲まれる下基板1上の領域に液晶材料3を滴下する。第3工程では、図16に示すように、チャンバー11内に設けられ下基板1及び後述の上基板2の厚み方向に直交する水平方向に移動可能でありかつ吸引機構8を有するテーブル7上下に下基板1を載置し、吸着機構8による真空吸着動作にて下基板1の全面をテーブル7上に密着し固定する。次に、図17に示す第4工程では以下の動作が行われる。即ち、上記チャンバー11には、加

圧機構10を有し該加圧機構10にて上記厚み方向に沿ってチャンパー11内を移動可能でありかつ吸着機構9を有する可動板12が設けられており、吸着機構9にて上基板2の外表面2aの全面を可動板12に密着固定する。次に、蓋13にてチャンパー11を閉じた後、チャンパー11内を真空状態に吸引する。さらに、真空状態となったチャンパー11において、上基板2を保持している可動板12を加圧機構10の動作により上記厚み方向に沿って移動させて上基板2と液晶材料3及び接着剤4とを接触させる。

【0004】次に、図18に示す第5工程では、当該液晶表示パネルにおける各画素部分に対応して、各画素における液晶材料駆動部が位置ずれすることなく配置されるように、下基板1を保持したテーブル7を上記水平方向に移動させて、下基板1と上基板2との位置合わせを行う。次に、図19に示す第6工程では、加圧機構10を動作させて可動板12を上記厚み方向に沿って下基板1側へ下降させて、接着剤4を介して上基板2を下基板1に貼り合わせ、上基板2と下基板1との隙間の距離が5 $\mu$ mとなるまで加圧する。その後、上述のようにして一体となった下基板1及び上基板2は、チャンパー11内から取り出され、図20に示す第7工程において紫外線ランプ6から紫外線を照射して接着剤4を硬化させて、下基板1と上基板2との貼り合わせが完了する。以上の工程により1枚の液晶表示パネル20が完成する。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】一方、画像不良や画像むらのない液晶表示パネルを作製するためには、上述のように、上基板2と下基板1との隙間の距離を上記5 $\mu$ mで、その精度を $\pm 0.3\mu$ m以内にする必要があり、そのためには下基板1と接触するテーブル7の下基板支持面7a、及び上基板2と接触する可動板12の上基板支持面12aの各平面度は1 $\mu$ m以下である必要がある。したがって、下基板支持面7aや上基板支持面12aにゴミやガラス片が存在していると、上基板2と下基板1との隙間の寸法精度が悪化してしまい、画像不良や画像むらが生じ液晶表示パネルの品質を低下させてしまうという問題がある。

【0006】又、従来の液晶表示パネル製造装置では、上述のようにチャンパー11内を真空状態にするため、真空状態になるまでの時間を短くするためチャンパー11の大きさを小さくする必要がある。よって、上記水平方向へテーブル7を可動とする機構は、例えば図18に示すように、テーブル7とチャンパー11の底面との間に鋼球15を設けた構造を採っている。従って、ゴミやガラス片等が鋼球15に接触すると、テーブル7の上記水平移動が円滑に行えなくなり、上基板2と下基板1との位置合わせ精度が悪化するという問題もある。このように下基板1と上基板2との間の位置合わせ精度が悪化すると、各画素の構成部分と、各画素における液晶材料

駆動部とが位置ずれするので、画像不良や画像むらを生じ、液晶表示パネルの品質が低下する。本発明は、このような問題点を解決するためになされたもので、塵埃等の異物に起因した液晶表示パネルの品質低下を防止する、液晶表示パネル製造装置及び方法を提供することを目的とする。

【0007】

【課題を解決するための手段】本発明の第1態様の液晶表示パネル製造装置は、真空容器内に設けられ液晶表示パネルを構成する第1基板と第2基板とが互いに対向して配置されて上記液晶表示パネルを製造する液晶表示パネル製造装置であって、上記第1基板を保持する第1基板保持装置、及び上記第2基板を保持する第2基板保持装置の少なくとも一方に対して異物による上記液晶表示パネルの品質低下を防止する塵埃防止装置を備えたことを特徴とする。

【0008】又、上記第2基板保持装置は、上記第2基板を水平に保持する第2基板支持面を有し、該第2基板保持装置に対して上記塵埃防止装置を設けると、上記塵埃防止装置は、上記第2基板支持面の異物を除去する第2基板支持面塵埃除去装置を有することもできる。

【0009】又、上記第2基板支持面塵埃除去装置は、上記第2基板支持面に接触し上記第2基板支持面の異物を除去する第2基板支持面塵埃除去部材と、該第2基板支持面塵埃除去部材を上記第2基板支持面に沿って移動させる第2基板支持面塵埃除去部材移動装置とを有することもできる。

【0010】又、上記第1基板保持装置は、上記第1基板を水平に保持する第1基板支持面を有し、該第1基板保持装置に対して上記塵埃防止装置を設けると、上記塵埃防止装置は、上記第1基板支持面の異物を除去する第1基板支持面塵埃除去装置を有し、該第1基板支持面塵埃除去装置は、上記第1基板支持面に接触し上記第1基板支持面の異物を除去する第1基板支持面塵埃除去部材と、該第1基板支持面塵埃除去部材を上記第1基板支持面に沿って移動させる第1基板支持面塵埃除去部材移動装置とを有することもできる。

【0011】又、上記第1基板保持装置は水平方向に可動であり、該可動部分に異物の侵入を防止する塵埃侵入防止部を上記第1基板保持装置と上記真空容器との間に設けることもできる。

【0012】又、上記塵埃侵入防止部は、一端が上記真空容器に保持され、他端が上記第1基板保持装置に保持され、上記第1基板保持装置を水平方向に移動自在とする第1塵埃侵入防止部材にて構成することもできる。

【0013】又、上記塵埃侵入防止部は、上記第1基板保持装置に対向する上記真空容器の底部に立設され、上記第1基板保持装置の可動部分を包囲する第2塵埃侵入防止部材にて構成することもできる。

【0014】又、上記第1基板保持装置における上記第

(4) 開2002-90760 (P2002-90760A)

2塵埃侵入防止部材の対向する部分は凹部形状であり、上記第2塵埃侵入防止部材が非接触な状態にて凹部に進入するように構成することもできる。

【0015】又、上記塵埃侵入防止部は、上記第1基板保持装置の可動部分を包囲する領域の近傍で上記真空容器の底部に開口する吸引口と、該吸引口に接続され異物を吸引する塵埃吸引装置とを有することもできる。

【0016】本発明の第2態様の液晶表示パネル製造方法は、真空状態で第1基板と第2基板とが互いに対向して液晶表示パネルを構成する液晶表示パネル製造方法であって、上記第1基板を保持する第1基板保持装置、及び上記第2基板を保持する第2基板保持装置の少なくとも一方に対して異物による上記液晶表示パネルの品質低下を防止する塵埃除去工程と、上記第1基板と上記第2基板とを貼り合わせる工程と、を備えたことを特徴とする。

【0017】

【発明の実施の形態】本発明の実施形態における液晶表示パネル製造装置、及び該液晶表示パネル製造装置にて実行される液晶表示パネル製造方法について、図を参照しながら以下に説明する。尚、各図において同じ構成部分に付いては同じ符号を付している。又、本実施形態の液晶表示パネル製造装置にて製造される液晶表示パネルは、例えば4〜23インチ程度の大きさのものであり、一つのいわゆるマザーガラスからそれぞれの液晶表示パネルに分割して個片取り可能な上記マザーガラスタイプのものや、一対の構成基板にて一つの液晶表示パネルを形成するタイプのものがある。

【0018】本実施形態の液晶表示パネル製造装置の基本的な構造は、例えば図17等に示される従来の液晶表示パネル製造装置に類似するが、本実施形態の液晶表示パネル製造装置は、特徴的な構成部分として塵埃防止装置を備える。即ち、以下に詳しく述べるが、液晶表示パネルを製造するための真空容器内には、上記液晶表示パネルを構成する第1基板を保持する第1基板保持装置と、上記真空容器内にて上記第1基板保持装置の上方に設けられ、上記液晶表示パネルを構成する第2基板を保持する第2基板保持装置とが備わる。上記塵埃防止装置は、上記真空容器内に存在する塵埃等の異物が、上記第1基板保持装置及び上記第2基板保持装置の少なくとも一方に作用するのを防止し上記異物に起因する上記液晶表示パネルの品質低下を防止する装置であり、大別して、上記塵埃等の異物の作用防止を図ることで上記第1基板と上記第2基板との隙間寸法の精度を維持して上記液晶表示パネルの品質を維持する隙間精度維持タイプと、第1基板保持機構に備わる移動部への異物作用防止を図ることで、上記第1基板と上記第2基板との位置合わせ精度を維持して上記液晶表示パネルの品質を維持する配置精度維持タイプとがある。上記隙間精度維持タイプの実施形態としては、例えば図9に示す第2隙間精度

維持装置190及び図10に示す第1隙間精度維持装置193があり、上記配置精度維持タイプの実施形態としては、例えば図1、図2、及び図3に示す第1配置精度維持部130、第2配置精度維持部140、及び第3配置精度維持部150がある。尚、上記塵埃等の異物とは、第1基板171及び第2基板172の材料である例えばガラス等のくずや、その他真空容器123内に侵入したり真空容器123内で発生するゴミ等であって、液晶表示パネルを構成したときにおける第1基板171と第2基板172との隙間の距離173の精度を悪化させたり、第1基板171と第2基板172との水平方向における位置決め精度を悪化させる異物をいう。又、上記配置精度維持部130、140、150が塵埃侵入防止部に相当する。以下に、順次、各種の上記塵埃防止装置について説明するが、該塵埃防止装置を備える本実施形態の液晶表示パネル製造装置101について、まず説明する。

【0019】図1に示すように、本実施形態の液晶表示パネル製造装置101には、真空容器123内に、第1基板保持装置124及び第2基板保持装置125を有するとともに、上記塵埃防止装置を有する。又、真空容器123には真空装置122が接続され、蓋1231にて真空容器123を密閉後、真空装置122による吸引にて当該真空容器123の内部は真空状態となる。

【0020】上記第1基板保持装置124は、例えばガラスやプラスチック等の透光性材料からなり当該液晶表示パネル174を構成する第1基板171を真空容器123内で吸着動作にて保持する装置であり、第1定盤1241と、第1定盤駆動装置1242と、第1定盤吸引装置1243とを有する。上記第1定盤1241には、上記真空容器123の底部1232と第1定盤1241との間に設けられ第1定盤1241を水平方向1245へ可動とする移動部1246が備わる。本実施形態では、該移動部1246は、上記底部1232に鋼球15を回転自在で例えば格子状に配列し、これらの鋼球15にて第1定盤1241の底部対向面1247を支持する構造である。又、第1定盤1241には、上記第1基板171を載置し該第1基板171の外表面1711の全面を支持する第1基板支持面1241aを有する。上記水平方向1245とは、上記第1定盤1241上に載置される上記第1基板171の厚み方向に直交する方向である。このような移動部1246を有する第1定盤1241は、当該液晶表示パネル製造装置101に備わる制御装置180にて動作制御される上記第1定盤駆動装置1242によって、上記真空容器123の底部1232上にて上記水平方向1245に移動する。さらに又、第1定盤1241には、制御装置180にて動作制御される上記第1定盤吸引装置1243が接続され、第1基板171の外表面1711に対応して上記支持面1241aに開口する複数の吸引孔1244を通して第1定盤吸引装

置1243による吸引が行われる。よって該吸引動作により、第1定盤1241上に載置された第1基板171は、第1定盤1241の支持面1241aに吸着される。

【0021】上記第2基板保持装置125は、例えばガラスやプラスチック等の透光性材料からなり当該液晶表示パネル174を構成する第2基板172を真空容器123内で吸着動作にて保持するとともに、保持している第2基板172を上記第1基板171側へ移動させ上記第1基板171と上記第2基板172との隙間の距離173を設計値に設定する装置であり、第2定盤1251と、第2定盤駆動装置1252と、第2定盤吸引装置1253とを有する。上記第2定盤1251は、上記真空容器123に対して取り外し可能であり、図1に示すように真空容器123内に取り付けられたときには、上記第1定盤1241に対向して配置され、かつ上記真空容器123の壁面1233にてガイドされながら、制御装置180にて動作制御される上記第2定盤駆動装置1252によって第2基板172の厚み方向に移動自在に設けられる。さらに、第2定盤1251は、上記第2基板172の外表面1721の全面を支持する支持面1251aを有し、又、制御装置180にて動作制御される上記第2定盤吸引装置1253が第2定盤1251に接続され、第2基板172の外表面1721に対応して上記支持面1251aに開口する複数の吸引孔1254を通して第2定盤吸引装置1253による吸引が行われる。よって該吸引動作により、第2定盤1251の支持面1251aに第2基板172は吸着される。

【0022】又、第2定盤1251に第2基板172が吸着されている状態にて、上記第2定盤駆動装置1252は、第1定盤1241に吸着されている第1基板171に第2基板172が近接するように第2定盤1251を第1基板171側へ移動し、第1基板171と第2基板172との隙間の距離173を設計値、本実施形態では5 $\mu$ mとする。尚、本実施形態では、第2定盤1251に第2定盤駆動装置1252を設けて第2基板172を第1基板171側へ移動させているが、この構成に限定されるものではない。つまり、第1基板171を第2基板172側へ移動させるように構成してもよいし、又、第1基板171及び第2基板172の両方を移動させてもよい。要するに、第1基板171及び第2基板172を、これら基板の厚み方向へ相対的に移動させれば良い。

【0023】以上のように構成される本実施形態の液晶表示パネル製造装置101に備わる上記第1配置精度維持部130について説明する。上記第1配置精度維持部130は、上記真空容器123の側部に相当する当該真空容器123の壁面1233の全周にわたり、該壁面1233に一端1311が保持され上記第1定盤1241の全周にわたり他端1312が保持される第1塵埃侵入

防止部材131にてなる。上述のように、第1定盤1241は、第1定盤駆動装置1242によって水平方向1245に可動であることから、上記第1塵埃侵入防止部材131は、第1定盤1241の水平方向1245への移動を妨げる要因とはならない材料及び厚みにてなり、かつ第1定盤1241の上記移動を妨げないように、図示するようにたるみを持って取り付けられる。具体的には上記第1塵埃侵入防止部材131は、例えば樹脂材や、紙材等の可撓性を有するシート状の部材が好ましい。

【0024】このような第1塵埃侵入防止部材131は、第1定盤1241上や、該第1定盤1241より上方に配置される第2定盤1251等から上記移動部1246に塵埃等の異物が侵入するのを防止するためのものである。よって、第1塵埃侵入防止部材131の他端1312は、第1定盤1241上への第1基板171の載置に妨げとならず、かつ上記移動部1246及び第1基板171の移動の妨げとならない部分に取り付け可能である。例えば、真空容器123の壁面1233に対向する第1定盤1241の側面1241bが取り付け部分として好ましい。又、第1塵埃侵入防止部材131の一端1311及び他端1312は、それぞれ真空容器123の壁面1233、及び第1定盤1241との間で上記異物が移動部1246側へ侵入しないように、一端1311は壁面1233との間で、他端1312は第1定盤1241との間でそれぞれ隙間なく密着して取り付けられる。

【0025】又、第1塵埃侵入防止部材131を取り付けることで、該第1塵埃侵入防止部材131にて真空容器123内は上、下の領域1234、1235に2分される。よって、真空容器123内を真空装置122にて真空状態とするときに、真空装置122は、上記上、下領域1234、1235の両方から吸引を行えるように、図示するように真空装置122に連通する吸引口1221は上記上、下領域1234、1235の両領域に開口している。勿論、上、下領域1234、1235に開口する上記吸引口1221に連通する吸引用通路を通して上記異物が上領域1234から下領域1235に侵入しないように構成している。

【0026】このように第1塵埃侵入防止部材131を設けることで、上記上領域1234における上記異物は第1塵埃侵入防止部材131上に保持され、上記下領域1235、ひいては上記移動部1246に侵入することがなくなる。したがって、上記移動部1246の移動が上記異物により困難になることを防止でき、上記水平方向1245への第1定盤1241の移動を円滑に行うことができる。よって、当該液晶表示パネルにおける各画素部分に対応して、各画素における液晶材料駆動部が位置ずれすることなく配置されるように第1定盤1241を上記水平方向1245に移動させて、第1基板171と第2基板172との位置合わせを行うとき、第1基板



171と第2基板172との位置決め精度が悪化することを防止できる。したがって、上記異物に起因して、画像不良や画像むらの発生を防止でき、液晶表示パネルの品質低下を防止することができる。

【0027】次に、図2等を参照して、本実施形態の液晶表示パネル製造装置102に備わる上記第2配置精度維持部140について説明する。尚、当該液晶表示パネル製造装置102と、上述した液晶表示パネル製造装置101との相違点は、上記第1配置精度維持部130に代えて第2配置精度維持部140を設けた点であり、その他の構成で変わる部分はない。よって液晶表示パネル製造装置102の基本的な構成部分についての説明は省略し、以下には、第2配置精度維持部140についてのみ説明する。

【0028】本実施形態では、第2配置精度維持部140は、図4に示すように第2塵埃侵入防止部材141と、該第2塵埃侵入防止部材141が非接触な状態にて進入し上記移動部1246への塵埃等の異物の侵入を妨げる凹部142とを有する。上記第2塵埃侵入防止部材141は、上記第1定盤1241において上記第1基板171の支持面1241aに対向し、又、真空容器123の底部1232に対向する底部対向面1247の全周にわたって、かつ第1定盤1241に対向して上記真空容器123の底部1232に立設される。このように第2塵埃侵入防止部材141が設けられることで、上記移動部1246は、第2塵埃侵入防止部材141にて包囲される。上記凹部142は、第1定盤1241の上記底部対向面1247に上記第2塵埃侵入防止部材141に対応して、図5に示すように底部対向面1247の全周にわたり形成される。凹部142の深さ1421は、本実施形態では約5mmであり、幅1422は約10mmである。又、第2塵埃侵入防止部材141と凹部142との隙間1423は、第1定盤1241における上記水平方向1245への移動を妨げず、かつ移動部1246への上記異物の侵入が困難となる大きさであればよい。

【0029】このように第2塵埃侵入防止部材141及び凹部142を設けることで、上記異物が上記移動部1246へ侵入するには、第2塵埃侵入防止部材141と凹部142との隙間1423を通過する必要が生じる。よって、第2塵埃侵入防止部材141及び凹部142を設けない場合に比べて、上記異物の上記移動部1246への侵入が困難となる。よって、上記移動部1246の移動が上記異物により困難なることを防止でき、上記水平方向1245への第1定盤1241の移動を円滑に行うことができる。よって、当該液晶表示パネルにおける各画素部分に対応して、各画素における液晶材料駆動部が位置ずれすることなく配置されるように第1定盤1241を上記水平方向1245に移動させて、第1基板171と第2基板172との位置合わせを行うとき、第1基板171と第2基板172との位置決め精度が悪化

することを防止できる。したがって、上記異物に起因して、画像不良や画像むらの発生を防止でき、液晶表示パネルの品質低下を防止することができる。

【0030】本実施形態では上述のように第2配置精度維持部140として第2塵埃侵入防止部材141及び凹部142を設けているが、凹部142は必ずしも必要ない。例えば図6に示すように、第1定盤1241の底部対向面1247に接触し移動部1246への塵埃等の異物の侵入を防止する起毛部1431を有する第2塵埃侵入防止部材143を第2配置精度維持部140として設けても良い。第2塵埃侵入防止部材143も上述の第2塵埃侵入防止部材141と同様に、底部対向面1247の全周にわたり対向しかつ移動部1246を包囲して配置される。又、上記起毛部1431は、第1定盤1241の水平方向1245への移動を抑制する程度の抵抗を第1定盤1241に与えるものではない。このような第2塵埃侵入防止部材143を設けても上述の第2塵埃侵入防止部材141と同様の効果を奏することができる。

【0031】次に、図3等を参照して、本実施形態の液晶表示パネル製造装置103に備わる上記第3配置精度維持部150について説明する。尚、当該液晶表示パネル製造装置103と、上述した液晶表示パネル製造装置101、102との相違点は、上記第1配置精度維持部130や第2配置精度維持部140に代えて第3配置精度維持部150を設けた点であり、その他の構成で変わる部分はない。よって液晶表示パネル製造装置103の基本的な構成部分についての説明は省略し、以下には、第3配置精度維持部150についてのみ説明する。

【0032】上記第3配置精度維持部150は、上記第1定盤1241の近傍であり上記真空容器123の下部、本実施形態では上記底部1232に開口する吸引口151と、該吸引口151に接続され上記移動部1246へ侵入する塵埃等の異物について上記吸引口151を通して吸引し、制御装置180にて動作制御される塵埃吸引装置152とを有する。上記吸引口151は、図7に示すように第1定盤1241の周囲に沿って適宜な間隔にて設けた円形状の穴でもよいし、又は、図8に示すように第1定盤1241の周囲に沿って例えば連続的に設けた溝状の開口であってもよい。真空容器123内は真空状態にする必要があることから、吸引口151と塵埃吸引装置152との間には、真空容器123内と塵埃吸引装置152とを遮断、連通可能とするバルブ153を設けている。このような第3配置精度維持部150は、真空容器123内が大気圧状態にあるとき、吸引口151及びバルブ153を介して塵埃吸引装置152による吸引を行う。該吸引動作により、真空容器123の特に底部1232に存在する上記異物が塵埃吸引装置152に吸引される。そして、所定時間での吸引動作の終了後、バルブ153を閉め、真空容器123内が真空状態に設定される。

【0033】このように第3塵埃侵入防止部材150を設けることで、特に底部1232に存在する上記異物が吸引されることから、上記異物が上記移動部1246に侵入することを防ぐことができる。よって、上記移動部1246の移動が上記異物により困難になることを防止でき、上記水平方向1245への第1定盤1241の移動を円滑に行うことができる。よって、当該液晶表示パネルにおける各画素部分に対応して、各画素における液晶材料駆動部が位置ずれすることなく配置されるように第1定盤1241を上記水平方向1245に移動させて、第1基板171と第2基板172との位置合わせを行うとき、第1基板171と第2基板172との位置決め精度が悪化するのを防止できる。したがって、上記異物に起因して、画像不良や画像むらの発生を防止でき、液晶表示パネルの品質低下を防止することができる。

【0034】次に、上記塵埃防止装置における上記隙間精度維持タイプの実施形態としての上記第2隙間精度維持装置190について説明する。尚、第2隙間精度維持装置190が第2基板支持面塵埃除去装置に対応する。一実施形態であって図9に示す液晶表示パネル製造装置104は、上記第2隙間精度維持装置190を備える。尚、図9では液晶表示パネル製造装置104の構造について簡略化して図示しているが、液晶表示パネル製造装置104は、上述した例えば液晶表示パネル製造装置101に備わる第1配置精度維持部130に代えて第2隙間精度維持装置190を備えた構造を有する。よって、液晶表示パネル製造装置104も液晶表示パネル製造装置101とほぼ同様の構成部分を有するが、以下では、液晶表示パネル製造装置101等と同一の構成部分の説明は省略し、第2隙間精度維持装置190についてのみ説明を行う。又、図9には図示していないが、適宜な部材により第2基板保持装置125は第1定盤1241の上方に支持されている。

【0035】第2隙間精度維持装置190は、上記第2定盤1251の上記第2基板172の支持面1251aから上記異物を除去し上記第1基板171と上記第2基板172との隙間の距離173の精度を維持する装置であり、より具体的には、第2定盤1251の上記支持面1251aに接触し該支持面1251aに存在する塵埃等の異物を該支持面1251aから除去する第2定盤用塵埃除去部材191と、該第2定盤用塵埃除去部材191を上記支持面1251aに沿って移動させる第2定盤用移動装置192とを有する。尚、第2定盤用塵埃除去部材191が第2基板支持面塵埃除去部材に相当し、第2定盤用移動装置192が第2基板支持面塵埃除去部材移動装置に相当する。

【0036】上記第2定盤用移動装置192は、上記第2定盤用塵埃除去部材191が上記支持面1251aに接触するように第2定盤用塵埃除去部材191を支持す

る支持部材1921と、該支持部材1921つまり第2定盤用塵埃除去部材191を第2定盤1251の長さ方向1925に移動させる駆動機構1922とを有する。該駆動機構1922には、上記支持部材1921を取り付けたボールネジ部19221と、該ボールネジ部19221を駆動し制御装置180にて動作制御される駆動源19222と、上記支持部材1921の移動の案内を行うガイド部19223とが備わる。

【0037】第2定盤用塵埃除去部材191は、上記支持面1251aから塵埃等の異物を除去する機能を有するものであれば良く、その形態は問わないが、本実施形態では、図11に示すように上記支持面1251aの全幅を超える長さを有し、支持面1251aを回転しながら移動可能なローラ状の棒材にて形成している。上述のように第2定盤用移動装置192にて第2定盤用塵埃除去部材191が支持面1251aに接触しながら上記長さ方向1925へ移動することで、上記支持面1251aに存在する塵埃等の異物が第2定盤用塵埃除去部材191に付着するので、支持面1251aを清浄化することができる。又、本実施形態のように、第2定盤用塵埃除去部材191をローラ形状とすることで、支持面1251aにおける第2定盤用塵埃除去部材191の移動が円滑化でき、上記支持面1251aの塵埃等の異物除去の作業性を向上することができる。

【0038】さらに又、上記第2定盤用塵埃除去部材191をゴム製とすることで、上記異物の除去力を向上させることができる。又、さらに、上記第2定盤用塵埃除去部材191を、例えば上記ゴム材のような弾性材料にて形成し、その表面に粘着性を持たせることで、塵埃等の異物除去力をさらに向上させてもよい。さらに又、第2定盤用塵埃除去部材191を上記支持面1251aに押圧させるように、上記支持部材1921に、例えばパネ等の付勢部材を取り付け、第2定盤用塵埃除去部材191の上記支持面1251aへの接触性を良くしてもよい。これによりさらに塵埃等の異物除去力を向上させることができる。

【0039】このように第2定盤用塵埃除去部材191及び第2定盤用移動装置192を設けることで、第2定盤1251の上記支持面1251aに存在する上記異物が除去されることから、上記支持面1251aに第2基板172が吸着保持されたとき、上記支持面1251aと第2基板172の外表面1721との間に上記異物が存在することはほとんどなくなる。よって、支持面1251aと上記外表面1721との間に挟まれた塵埃等の異物に起因して、支持面1251aに保持された第2基板172が第1基板171側へ凸状となることがほぼなくなるので、第1基板171と第2基板172との間の隙間の距離173の精度が悪化するということを防止できる。従って、上記異物に起因する画像不良や画像むらの発生を防止でき、液晶表示パネルの品質低下を防止する

ことができる。

【0040】さらに又、第2定盤1251の上記支持面1251aだけでなく、図10に示すように第1定盤1241の上記支持面1241a上に存在する上記異物を除去するための第1隙間精度維持装置193をさらに設けても良い。尚、図10に示す第1隙間精度維持装置193も上述の第2隙間精度維持装置190に備わる構成部分と同じ構成部分を有しており、該同じ構成部分については図10において同じ符号を付している。又、これらの構成部分の説明は省略する。又、第1隙間精度維持装置193が第1基板支持面塵埃除去装置に相当し、第2定盤用塵埃除去部材191が第1基板支持面塵埃除去部材に相当し、第2定盤用移動装置192が第1基板支持面塵埃除去部材移動装置に相当する。このように、第2隙間精度維持装置190に加えてさらに第1隙間精度維持装置193を設けることで、第1定盤1241の支持面1241aと第1基板171の外面1711との間に塵埃等の異物が挟まれることはほとんどなくなるので、該異物に起因して、支持面1241aに保持された第1基板171が第2基板172側へ凸状となることを防止できる。よって、第1基板171と第2基板172との間の隙間の距離173の精度が悪化するのを防止でき、上記異物に起因する画像不良や画像むらの発生を防止でき、液晶表示パネルの品質低下を防止することができる。

【0041】又、第2隙間精度維持装置190及び第1隙間精度維持装置193の両方を設けたときには、重力に従って塵埃等の異物は落下するので、まず、第2隙間精度維持装置190にて第2定盤1251の支持面1251aの清掃を行い、その後第1隙間精度維持装置193にて第1定盤1241の支持面1241aの清掃を行うのが好ましい。

【0042】又、上述した、第1配置精度維持部130、第2配置精度維持部140、及び第3配置精度維持部150のいずれかを設け、かつ第2隙間精度維持装置190及び第1隙間精度維持装置193の内、少なくとも第2隙間精度維持装置190を設けることもできる。以下には、例えば上記第1配置精度維持部130と、上記第2隙間精度維持装置190とを設けた液晶表示パネル製造装置を例に採り、液晶表示パネルの製造方法について説明する。尚、上記液晶表示パネル製造方法は、制御装置180の動作制御に基づいて実行される。

【0043】液晶表示パネルの製造を開始する前に、図9に示すように、まず上記第2隙間精度維持装置190にて第2定盤1251の支持面1251aの清掃を行う。尚、第1隙間精度維持装置193をも設けたときには、支持面1251aの清掃後、図10に示すように第1隙間精度維持装置193にて第1定盤1241の支持面1241aの清掃を行う。

【0044】次に、液晶材料3及び紫外線硬化型の接着

剤4をそれぞれ厚み30 $\mu$ mで塗布した第1基板171を第1定盤1241の支持面1241a上に載置し、上記第1定盤吸引装置1243の動作により、第1基板171の外面1711の全面を大気圧中にて第1定盤1241に吸着させて第1基板171を第1定盤1241に固定する。

【0045】次に、上記第2定盤吸引装置1253を動作させて第2定盤1251の支持面1251aに、大気圧中にて、第2基板172の外面1721の全面を吸着して第2基板172を固定する。このように第2基板172を固定している第2定盤1251を、第1基板171と第2基板172とが対向するようにして真空容器123内に装着した後、蓋1231にて真空容器123を密閉し、真空装置122にて真空容器123内を真空状態にする。さらに、基板保持装置125の第2定盤駆動装置1252を動作させて、第2定盤1251、つまり第2基板172を第1基板171側へ移動させ、第1基板171上に塗布されている接着剤4又は液晶部材3に、第2基板172の内面1722を接触させる。

【0046】次に、当該液晶表示パネルにおける各画素部分に対応して、各画素における液晶材料駆動部が位置ずれすることなく配置されるように、第1基板保持装置124の第1定盤駆動装置1242を動作させて、第1基板171を保持している第1定盤1241を、第1基板171の厚み方向に直交する水平方向1245に移動させ、第1基板171と第2基板172との位置合わせを行う。

【0047】上記位置合わせ後、さらに上記第2定盤駆動装置1252を動作させて、図1～図3に示すように、第1基板171と第2基板172との隙間の距離173が設計値である、本実施形態では5 $\mu$ mとなるまで、第2定盤1251、つまり第2基板172を第1基板171側へ移動させる。該移動により、及び真空容器123内は真空状態であることにより、液晶材料3は、第1基板171の内面1712上であって、接着剤4にて囲まれた内側領域に気泡を含むことなく密閉される。又、上記5 $\mu$ mは、接着剤4に含まれる球状のスペーサ5の大きさに等しく、第2基板172はスペーサ5にて移動が制限されるまで第1基板171側へ移動する。

【0048】このようにして上記5 $\mu$ mの距離173にて合体した第1基板171及び第2基板172からなる液晶表示パネルは、真空容器123内の真空状態が解除された後、真空容器123外の紫外線照射位置へ搬送される。そして、図12に示すように上記紫外線照射位置では、接着剤4を硬化させる紫外線が紫外線源6から上記液晶表示パネル174に照射される。該照射により、接着剤4は硬化し、第1基板171と第2基板172とを接着して、完成品としての液晶表示パネル174が作製される。

【0049】上述の製造動作において、上記第1配置精

度維持部130に代えて第3配置精度維持部150を設けた場合には以下の動作となる。即ち、上記異物が落下することもあることから上記第2隙間精度維持装置190、さらには上記第1隙間精度維持装置193を使用した上記清掃を終了した後、真空容器123内が大気圧状態にあるとき、塵埃吸引装置153を動作させて真空容器123の底部1232に存在する上記異物の吸引を行う。該吸引終了後、上述の隙間精度維持装置190、193による上記清掃後の動作が実行される。

【0050】

【発明の効果】以上詳述したように本発明の第1態様の液晶表示パネル製造装置、及び第2態様の液晶表示パネル製造方法によれば、塵埃防止装置を備えたことで、第1基板を保持する第1基板保持装置及び第2基板を保持する第2基板保持装置の少なくとも一方に対する真空容器内の塵埃等の異物の作用を防止することができる。よって、上記第1基板及び第2基板を合体させたときの両者間の隙間精度が上記異物に起因して悪化したり、上記第1基板及び第2基板の水平方向における位置決め精度が上記異物に起因して悪化するのを防止できる。したがって上記異物に起因して液晶表示パネルの品質が低下するのを防止することができる。

【0051】又、上記塵埃防止装置が上記第2基板保持装置に対して設けられた第2基板支持面塵埃除去装置であるとき、該第2基板支持面塵埃除去装置は、上記第2基板保持装置に備わる第2定盤の第2基板支持面から塵埃等の異物を除去する。よって、第2基板保持装置に第2基板を保持したとき、第2基板保持装置に備わる第2定盤と第2基板との間に塵埃等の異物が挟まれるのを防止できる。よって第2基板保持装置に保持された第2基板が第1基板側へ凸状となることを防止でき、第1基板と第2基板とが合体したとき、両者間の隙間精度は良好な状態に維持される。したがって、上記異物に起因して液晶表示パネルの品質が低下するのを防止することができる。

【0052】上記第2基板支持面塵埃除去装置が第2基板支持面塵埃除去部材と第2基板支持面塵埃除去部材移動装置とを有することで、上記第2基板支持面の塵埃等の異物除去を円滑に行うことができる。

【0053】又、上記塵埃防止装置は、上記第1基板保持装置に対して第1基板支持面塵埃除去装置を設けることもでき、第1基板保持装置に備わる第1定盤の第1基板支持面から塵埃等の異物を除去することができる。よって、上記第2基板支持面塵埃除去装置の場合と同様に、上記異物に起因する液晶表示パネルの品質低下を防止することができる。

【0054】又、上記塵埃防止装置は、上記第1基板保持装置に備わる可動部分である移動部への塵埃等の異物の侵入を防止する塵埃侵入防止部を有することもできる。該塵埃侵入防止部を有することで、上記移動部への

塵埃等の異物侵入が防止され、移動部の水平方向への移動が上記異物により支障を来すことを防止できる。したがって第1基板及び第2基板の水平方向における配置精度を維持することができ、上記異物に起因する液晶表示パネルの品質低下を防止することができる。

【0055】上記塵埃侵入防止部は、第1塵埃侵入防止部材、第2塵埃侵入防止部材、並びに、吸引口及び塵埃吸引装置にて構成することもできる。上記第1塵埃侵入防止部材は、第1基板の水平方向への移動に影響を及ぼし難いので、第1基板の配置精度を維持することができる。又、上記第2塵埃侵入防止部材を用いた構成を採ることで、第1基板の水平方向への移動に対して全く影響を与えないので、より高い第1基板の配置精度を達成することができる。又、吸引口及び塵埃吸引装置を用いた構成を採ることで、当該真空容器内から外部へ塵埃等の異物を排出してしまうことができ、上記異物の影響をより低減することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の実施形態における液晶表示パネル製造装置であって、第1配置精度維持部を備えた液晶表示パネル製造装置の構造を示す図である。

【図2】 本発明の実施形態における液晶表示パネル製造装置であって、第2配置精度維持部を備えた液晶表示パネル製造装置の構造を示す図である。

【図3】 本発明の実施形態における液晶表示パネル製造装置であって、第3配置精度維持部を備えた液晶表示パネル製造装置の構造を示す図である。

【図4】 図2に示す第2配置精度維持部の拡大図である。

【図5】 図4に示す凹部の形成状態を説明するための第1定盤の平面図である。

【図6】 図2に示す第2配置精度維持部の変形例を示す図である。

【図7】 図3に示す第3配置精度維持部の吸引口の形状を説明するための真空容器底部の平面図である。

【図8】 図3に示す第3配置精度維持部の吸引口の形状を説明するための真空容器底部の平面図である。

【図9】 本発明の実施形態における液晶表示パネル製造装置であって、隙間精度維持装置を備えた液晶表示パネル製造装置の構造を示す図である。

【図10】 本発明の実施形態における液晶表示パネル製造装置であって、隙間精度維持装置を備えた液晶表示パネル製造装置の構造を示す図である。

【図11】 図10に示す隙間精度維持装置の平面図である。

【図12】 本発明の実施形態における液晶表示パネル製造装置にて製造される液晶表示パネルの接着剤を硬化させる状態を示す図である。

【図13】 従来の液晶表示パネルの断面図である。

【図14】 従来の液晶表示パネルの製造動作の一状態

であり、第1基板上に接着剤を塗布した状態を示す図である。

【図15】 従来の液晶表示パネルの製造動作の一状態であり、第1基板上に液晶材料を塗布した状態を示す図である。

【図16】 従来の液晶表示パネルの製造動作の一状態であり、第1基板をテーブル上に配置した状態を示す図である。

【図17】 従来の液晶表示パネルの製造動作の一状態であり、第1基板と第2基板とを近接させている状態を示す図である。

【図18】 従来の液晶表示パネルの製造動作の一状態であり、第1基板と第2基板との位置合わせを行っている状態を示す図である。

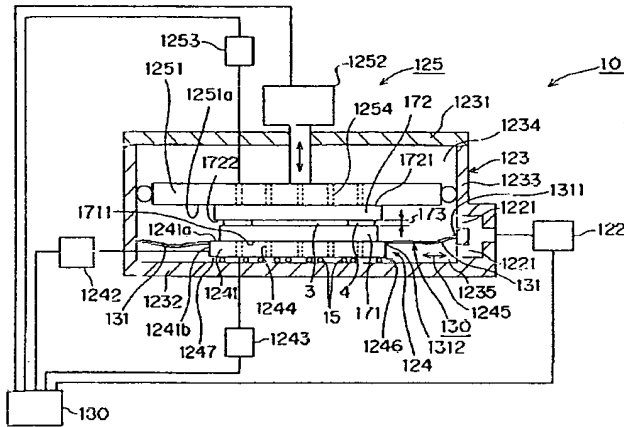
【図19】 従来の液晶表示パネルの製造動作の一状態であり、第1基板と第2基板とを所定の隙間寸法まで押圧した状態を示す図である。

【図20】 従来の液晶表示パネルの製造動作の一状態であり、接着剤を硬化させる状態を示す図である。

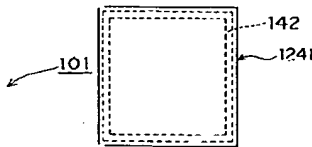
【符号の説明】

3…液晶材料、101…液晶表示パネル製造装置、123…真空容器、124…第1基板保持装置、125…第2基板保持装置、130…第1配置精度維持部、131…第1塵埃侵入防止部材、140…第2配置精度維持部、141…第2塵埃侵入防止部材、142…凹部、150…第3配置精度維持部、151…吸引口、152…塵埃吸引装置、171…第1基板、172…第2基板、173…距離、190…第2隙間精度維持部、191…第2定盤用塵埃除去部材、192…第2定盤用移動装置、193…第1隙間精度維持部、1211…紫外線源、1232…底部、1241…第1定盤、1241a…第1基板支持面、1246…移動部、1247…底部対向面、1251…第2定盤、1251a…第2基板支持面、1311…一端、1312…他端。

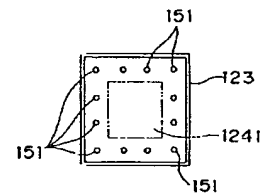
【図1】



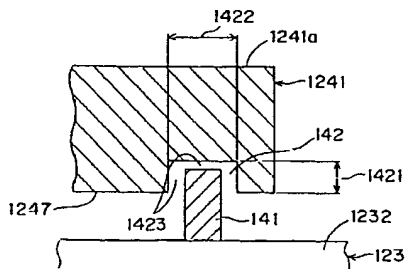
【図5】



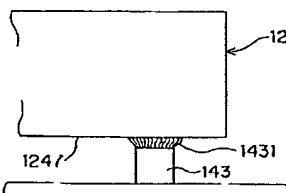
【図7】



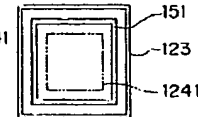
【図4】



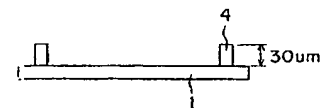
【図6】



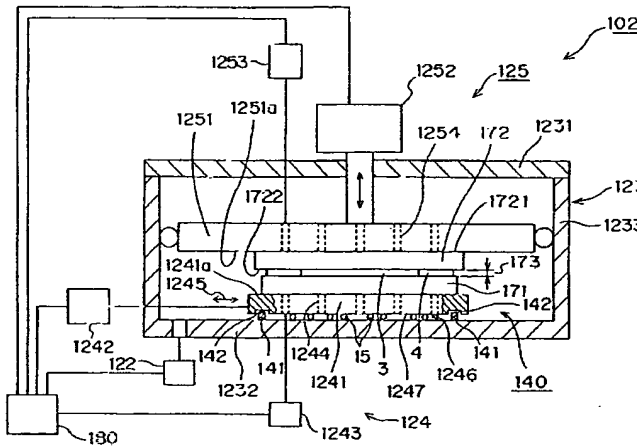
【図8】



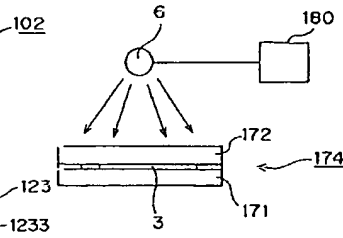
【図14】



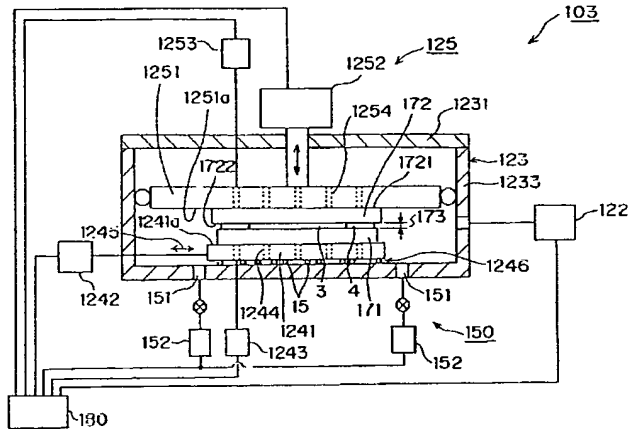
【図2】



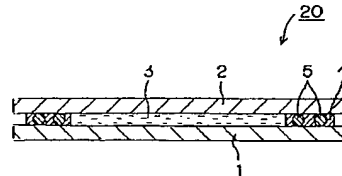
【図12】



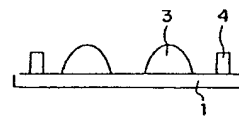
【図3】



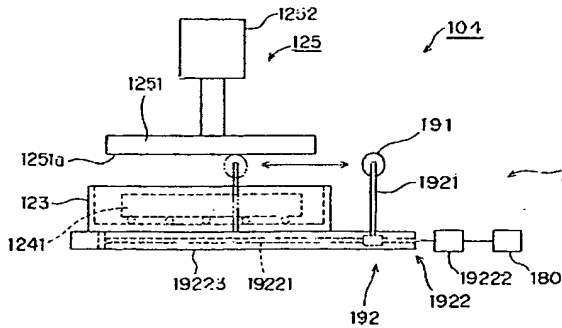
【図13】



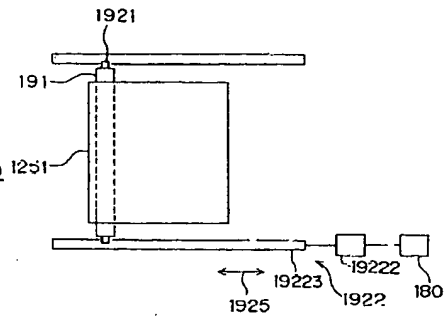
【図15】



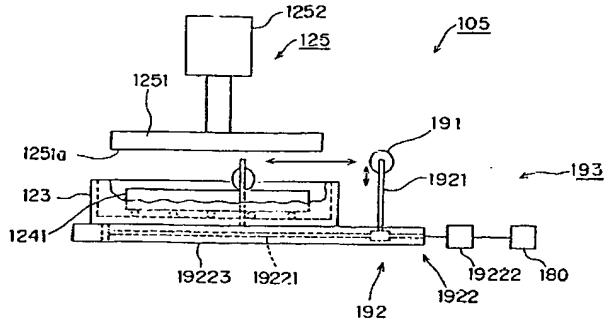
【図9】



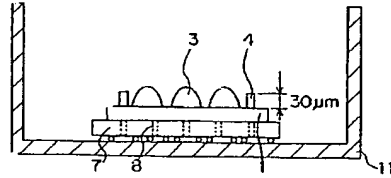
【図11】



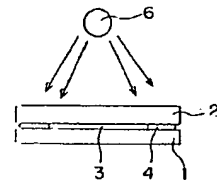
【図10】



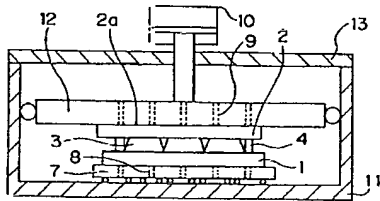
【図16】



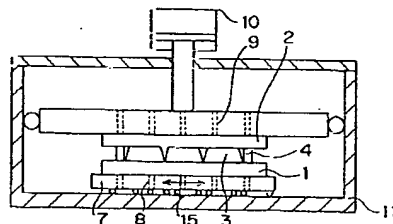
【図20】



【図17】



【図18】



【図19】

